

LPCP 系列 低压校验泵

用于校验低压表和变送器



LPCP 低压校验泵可以方便的提供稳定低压源。此款手泵提供的压力范围为 ± 5.8 psi，以空气作为媒介，稳定的调节压力。LPCP 校验泵通过快插接头可和其它设备快速连接。校验泵的外壳和压力腔体间有一个绝热器，在微压校验时减轻热效应。校验精度可达到 0.01 Pa。LPCP 校验泵理想的用于校验压力传感器，精确压力表和其他压力仪表。

技术资料：

介 质：空气.

发生压力范围：5.8 psi 真空至 5.8 psi 正压.

压力精度：0.01 Pa; 0.0001 mbar.

材 质：Ram/适配器：316 SS; 主体：钢/铝; 密封圈：Buna-N.

测试表连接：M20*1.5; 1/2" NPT 包括适配器.

校验表连接：M20*1.5; 1/2" NPT 包括适配器.

重 量：1.0 kg.